

2017年7月12日

「メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2017」出展のお知らせ

「メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2017」が7月19日（水）から7月21日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催されます。当社は「メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2017」の「プラントメンテナンスショー」に出展します。

「プラントメンテナンスショー」は、工場の設備管理・保全技術に関する国内唯一の専門展示会であり、予防保全・設備管理、モニタリング・診断、生産・メンテナンスサービスに関する製品やサービスが紹介されます。

当社は、油の劣化状態をリアルタイムに監視し保守コストの軽減にも貢献できる『オイル診断計 ODS』及び『オイル診断計 WIO』を展示します。

皆さまのご来場を心からお待ちしております。

記

- 会 期 : 2017年7月19日（水）～7月21日（金）
10:00 ～ 17:00
- 会 場 : 東京ビッグサイト 東2・3ホール（東京国際展示場）
- 会場へのアクセス : りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分
ゆりかもめ「国際展示場正門」より徒歩約3分
<http://www.bigsight.jp/access/transportation/>
- 展示会 URL : <http://www.jma.or.jp/mente/index.html>
- 出 展 ブ ー ス : 東3ホール ブース番号：3E-43
- 出 展 内 容 : 状態監視システム
『オイル診断計 ODS』
『オイル診断計 WIO』
- 問 合 せ 先 : ナブテスコ株式会社 技術本部
電子電気エンジニアリング部
武田 稔
TEL: 044-270-2271 FAX: 044-270-2274
e-mail : CMS_Sensor@nabtesco.com